

الحمد لله رب العالمين

دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

(گرایش فیزیک حالت جامد)

بررسی اثرات نانو پروزها روی خواص اپتیکی نانو فیلترهای

چند لایه ای با بازتابندگی بالا

از:

مریم برادران

استاد راهنما:

دکتر فرهاد اسماعیلی قدسی

بهمن ۱۳۹۰

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم

معلمانی بی ادعا و مهربان

سپاسگزاری

پس از شکر و سپاس پروردگار که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست، برخود واجب می دانم از همه عزیزانی که

در انجام این پژوهش مرا با همدلی و همکاری خویش نواخته اند قدردانی نمایم.

از استاد ارجمند جناب آقای دکتر فرهاد اسماعیلی قدسی به عنوان استاد راهنمایم که صمیمانه و متعهدانه در هدایت و راهنمایی

اینجانب از هیچ کوششی دریغ ننموده اند و همواره مشوق و الگویی نیکو در ایفای وظایف بوده اند، از صمیم قلب تشکر

نموده و سپاس و احترام بیکران خویش را تقدیمشان می کنم. بدون شک کار کردن در کنار ایشان یکی از خجستگی های

زندگی من در این سال ها بوده است. همچنین از جناب آقای دکتر سید محمد روضاتی و دکتر حمید رحیم پور سلیمانی که

داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند، نهایت امتنان را دارم.

سپاس فراوان و سرشار از عشق خود را نثار دو گوهر گرانقدر، پدر و مادر عزیزم می کنم که از نگاهشان صلاحت، از رفتارشان

محبت و از صبرشان ایستادگی را آموختم. آنان که در تمام مراحل زندگی همواره همدل و سنگ صبور روزهای تلخ و شیرین

زندگیم بوده اند و هستند. امید که وجود پر مهرشان همواره ساییان آرامشمن باشد. از همسر مهربان و عزیزم که وجودش مایه

دلگرمی من است، هم او که از آغاز راه همواره مشوق، پشتیبان و همگام من بوده، به خاطر تمام همدلی ها و همراهی های بی

دریغش در انجام این پایان نامه، بی نهایت سپاسگزارم. از برادر و خواهر عزیزم که وجودشان شادی بخش و صفائشان مایه

آرامش من است، نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم. در اینجا از پدر و مادر همسر عزیزم نیز کمال تشکر و قدردانی را دارم.

ایشان با کمال عشق و محبتی که داشتند من را در انجام این مرحله از زندگی تشویق کردند. هم چنین برای دوستان فیزیک

پیشه ام که با بودن در کنار آنها لحظات زیبایی را تجربه کرده ام، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. توان و سرزندگی ایشان در

راه انجام خدمات علمی پایدار و مستدام باد.

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
فهرست جدول ها	ح
فهرست شکل ها	خ
چکیده فارسی	ص
چکیده انگلیسی	ض
فصل اول : مقدمه	۱
۱-۱- مقدمه	۲
فصل دوم : روش های تولید لایه های نازک و خصوصیات اپتیکی آنها	۷
۲-۱- مقدمه	۸
۲-۲- تعریف لایه نازک	۸
۳-۲- روش های تولید لایه های نازک	۱۰
۴-۲- روش تبخیر فیزیکی (PVD)	۱۱
۴-۲-۱- تبخیر	۱۱
۴-۲-۲- کندوپاش	۱۲
۵-۲- روش شیمیایی	۱۳
۵-۲-۱- نهشت شیمیایی بخار	۱۴
۵-۲-۲- نهشت شیمیایی بخار فشار پایین (LPCVD)	۱۵
۵-۲-۳- نهشت شیمیایی بخار افروده شده پلاسمای (PECVD)	۱۵
۶-۲- کاربردهای اپتیکی لایه نازک	۱۶
۶-۲-۱- کاربرد چند لایه های اپتیکی	۱۷
۷-۲- فیلتر های اپتیکی	۱۷

۱۸	۱-۷-۲- فیلتر های خشندی
۱۹	۲-۷-۲- فیلتر های لبه ای
۲۰	۳-۷-۲- فیلتر های نوار پهن
۲۱	۴-۷-۲- فیلترهای نوار باریک
۲۱	۵-۷-۲- فیلترهای ضد بازتابی
۲۲	۶-۷-۲- فیلترهای بازتابی
۲۴	فصل سوم: محاسبات تئوری سیستم های چند لایه ای و بررسی اثر نانوپروز در چند لایه ای ها
۲۵	۳-۱- محاسبات تئوری سیستم های چند لایه ای
۲۵	۳-۱-۱- معادلات ماکسول و انتشار امواج الکترومغناطیس، ضرایب فرنل
۲۹	۳-۱-۲- مدل ماتریسی لایه نازک اپتیکی
۳۴	۳-۱-۳- مدل ماتریسی مجموعه ای از لایه های نازک
۳۷	۳-۱-۴- ماتریس های مشخصه لایه هایی با حالت های خاص
۳۹	۳-۱-۵- فیلترهای تداخلی با ضریب بازتاب بالا
۴۲	۳-۱-۶- چگالی اپتیکی
۴۳	۳-۱-۷- افزایش آستانه تخریب لیزری فیلترهای بازتاب بالا
۴۵	۳-۱-۷-۱- طراحی لایه ها برای افزایش آستانه تخریب لیزری فیلترهای بازتاب بالا
۴۶	۳-۱-۸- فضای رنگ CIE 1931
۴۶	۳-۱-۸-۱- ناظر استاندارد CIE
۴۷	۳-۱-۸-۲- توابع تطبیق رنگ
۴۸	۳-۱-۸-۳- نمودار رنگی CIE xyY و فضای رنگ CIE xy
۵۰	۳-۲- بررسی اثر نانوپروز در چند لایه ای ها
۵۱	۳-۲-۱- تئوری محیط موثر
۵۲	۳-۲-۲- معادله کلاوزیوس- موسوتی

۵۳ ۳-۲-۳- تئوری ماکسول-گارنت
۵۵ ۳-۲-۴- تئوری ماکسول- گارنت برای نانو ذرات غیر کروی
۵۷ ۳-۲-۵- تئوری بروگمن
۵۸ ۳-۲-۶- مدل های دیگر
۶۰ فصل چهارم: مروری بر عملکرد فیلترهای بازتاب بالا
۶۱ ۴-۱- مقدمه
۶۱ ۴-۲- مروری بر عملکرد سیستم های موجود
۸۴ فصل پنجم: طراحی فیلترهای بازتاب بالا و بررسی اثر نانو پروز
۸۵ ۵-۱- مقدمه
۸۶ ۵-۲- بررسی اثر فرمول های هم چیده و تعداد تکرار دوره های متقارن
۸۶ ۵-۲-۱- طرح ۱- فرمول هم چیده $(HL)^m$
۸۹ ۵-۲-۲- طرح ۲- فرمول هم چیده $(HL)^m H$
۹۲ ۵-۲-۳- طرح ۳- فرمول هم چیده $(0.5H L 0.5H)^m$
۹۳ ۵-۲-۴- طرح ۴- فرمول هم چیده $(HL)^m (LH)^m$
۹۵ ۵-۲-۴-۱- مقایسه چهار ساختار A, B, C, D
۹۹ ۵-۳- بررسی اثر زاویه و قطبش نور فرودی
۱۰۵ ۵-۴- بررسی آستانه تخریب لیزری فیلتر بازتاب بالا
۱۰۹ ۵-۵- بررسی اثر وارد کردن نانو پروز در لایه ها
۱۰۹ ۵-۵-۱- بررسی مقدار پروزیتی وارد شده
۱۱۴ ۵-۵-۲- افزایش بازتاب فیلتر بازتاب بالای TiO_2 / SiO_2 با وارد کردن پروزهای کروی در لایه TiO_2 / SiO_2
۱۱۷ ۵-۵-۳- بررسی اثر شکل پروزیتی وارد شده
۱۲۱ ۵-۵-۴- اثر وارد کردن پروز پنککی در لایه MgF_2 در فیلتر $Glass/(AlAs/MgF_2)^4 AlAs/Air$

۱۲۵ Glass/(Ge/ZnS) ^۵ Ge /Air ZnS در لایه ۰.۵ در فیلتر اثر وارد کردن پروز کروی ۵-۵-۵
۱۳۰ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
۱۳۱ ۶-۱- نتیجه گیری
۱۳۱ ۶-۲- پیشنهادات
۱۳۳ مراجع
۱۳۶ آ پیوست

فهرست جدول ها

شماره صفحه

عنوان جدول ها

فصل سوم

جدول(۱-۳): فاکتورهای واقطبیدگی q ۵۶

فصل پنجم

جدول(۵-۱): مشخصات اپتیکی فیلترهای بازتابنده طراحی شده با ساختارهای A,B,C,D به ازای $m=5$ ۹۶

جدول(۵-۲): مشخصات اپتیکی فیلتر طراحی شده GaP/MgF_2 در ناحیه ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر ۱۰۳

جدول(۵-۳): مشخصات اپتیکی فیلتر طراحی شده پنج لایه $(\text{Si}/\text{ZrO}_2)^2/\text{Si}$ ۱۱۲

فهرست شکل ها

عنوان شکل	شماره صفحه
فصل اول	
شکل(۱-۱): بازتاب و تراگسیل چندگانه یک پرتو فرودی با دامنه واحد ۴	
شکل(۱-۲): بازتاب از یک نمونه چند لایه ای ۵	
فصل دوم	
شکل(۲-۱): طرح شماتیک لایه نشانی به روش تبخیر فیزیکی (PVD) ۱۲	
شکل(۲-۲): طرح شماتیک لایه نشانی به روش کندوپاش DC ۱۳	
شکل(۲-۳): طرح شماتیک لایه نشانی به روش تبخیر شیمیایی (CVD) ۱۴	
شکل(۲-۴): طرح شماتیک لایه نشانی به روش تبخیر شیمیایی فشار پایین (LPCVD) ۱۵	
شکل(۲-۵): طرح شماتیک لایه نشانی به روش شیمیایی بخار افزوده شده پلاسمما (PECVD) ۱۶	
شکل(۲-۶): کاربردهایی از لایه های نازک و سیستم های چند لایه ای در اپتیک ۱۹	
شکل(۲-۷): بازتاب فیلم های نهشته شده Al ، Au ، Cu ، Rh و Ag به عنوان تابعی از طول موج از $0.2\text{-}10\mu\text{m}$ ۲۳	
شکل(۲-۸): نمونه ای از یک فیلتر بازتاب بالا ۲۳	
فصل سوم	
شکل (۳-۱): نمایش فرود موج الکترومغناطیس روی یک لایه نازک ۳۰	
شکل(۳-۲): نمایش دو لایه نازک به ضخامت های d_1 و d_2 ۳۴	
شکل(۳-۳): ادمیتانس ورودی یک سیستم متشکل از بستر و پنج لایه ربع موج ۳۸	
شکل(۳-۴): هم چیده چند لایه ای ربع موج ۳۹	
شکل(۳-۵): شدت میدان الکتریکی در لایه ها (a) فیلتر ضد بازتاب (b) فیلتر بازتاب بالا ۴۴	
شکل(۳-۶): توزیع آستانه تحریب فیلترهای ربع موج بازتاب بالای ۱۵ لایه $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$ (a) بدون پوشش سیلیکائی نیم موج و (b) با پوشش سیلیکائی نیم موج اندازه گیری شده با طول موج $10.64\text{ }\mu\text{m}$ و پالس ۱ نانو ثانیه ۴۵	

..... ۴۸ شکل(۷-۳): توابع تطبیق رنگ ناظر استاندارد CIE
..... ۵۰ شکل(۸-۳): نمودار رنگ پذیری فضای رنگ CIE 1931
..... ۵۱ شکل(۹-۳): مفهوم رهیافت محیط موثر به کار برده شده برای ماده کامپوزیت
..... ۵۲ شکل(۱۰-۳): تعریف حوزه لورنس
..... ۵۵ شکل(۱۱-۳): هندسه کامپوزیت ماکسول-گارت
..... ۵۶ شکل(۱۲-۳): مقادیر q و K به صورت تابعی از شکل هندسی ذرات
..... ۵۷ شکل(۱۳-۳): نانو کامپوزیتی استفاده شده از (A) تقریب ماکسول-گارت با f_a و f_b (B) تقریب بروگمن با $f_a \approx f_b$

فصل چهارم

..... ۶۲ شکل(۱-۱): عملکرد محاسبه شده از فرود در زوایای مختلف بر فصل مشترک Ag - air تا G نشان دهنده بازتاب نقره برای نور قطبیده P و S در زوایای فرود ۰ تا ۵۰ درجه می باشد
..... ۶۳ شکل(۱-۲): عملکرد محاسبه شده در زوایای فرود مختلف از یک سطح آلومینیم افزوده شده با یک سیستم تمام دی الکتریک ۱۱ لایه. این سیستم برای داشتن یک بازتاب بالا در ۰ درجه در ناحیه طیفی ۴۰-۸۰ میکرومتر طراحی شده است. ردیف های
..... ۶۵ شکل(۱-۳): عملکرد محاسبه شده در زوایای فرود مختلف از یک سیستم دو ماده ای ۴۳ لایه که ضخامت لایه ها در یک تصاعد عددی افزایش می یابد
..... ۶۶ شکل(۱-۴): عملکرد محاسبه شده در زوایای فرود مختلف از سیستم دو ماده ای ۱۹۹ لایه با ضخامت های تصادفی لایه ها
..... ۶۷ شکل(۱-۵): عملکرد فیلترهای بارتاب بالای (الف) ۴۳ لایه، (ب) ۵۵ لایه و (پ) ۹۷ لایه
..... ۶۸ شکل(۱-۶): بازتاب محاسبه شده (خط پرنگ) و اندازه گیری شده (خط چین) بر حسب طول موج برای قطبش های S و P در زوایای ۰، ۴۵ و ۸۰ درجه
..... ۶۹ شکل(۱-۷): نمایش مشخصات ضریب شکست شبیه سازی فیلتر بازتاب بالا
..... ۷۰ شکل(۱-۸): اسکن میکروگراف الکترونی از مقطع ساختار واقعی فیلتر

- شکل(۴-۹): طیف تراگسیل سیستم طراحی شده در نتیجه شبیه سازی با TFCalcTM و ساختار واقعی فیلتر ۷۰
- شکل(۴-۱۰): نمودار رنگی با مختصات رنگ نور تراگسیل شده (T) و بازتاب شده (R) توسط فیلتر. رنگ های نور بازتاب شده (R) و تراگسیل شده (T) فیلتر واقعی در یک پنجره ارائه شده است ۷۱
- شکل(۴-۱۱): طرح شماتیک ترتیب نهشت لایه ها در ساخت فیلتر بازتاب بالای ZrO_2/SiO_2 ۷۲
- شکل(۴-۱۲): میکروگرافی SEM وضوح بالا نوع گسیل میدانی از فیلم پنج لایه ZrO_2/SiO_2 . (a) لایه SiO_2 و (b) لایه ZrO_2 ۷۲
- شکل(۴-۱۳): تراگسیل فیلتر بازتاب بالای ۲۰ لایه ZrO_2/SiO_2 ۷۳
- شکل(۴-۱۴): طرح شماتیک دستگاه تجربی برای اندازه گیری آستانه تخریب ناشی از لیزر ۷۳
- شکل(۴-۱۵): نمودار شماتیک فیلتر تنظیم پذیر MOEMS بر پایه تداخل سنج فابری-پرو ۷۵
- شکل(۴-۱۶): ضریب تغییر فاز بازتاب بر حسب تابعی از تعداد لایه های سازنده بازتابنده ۷۵
- شکل(۴-۱۷): ضریب تغییر فاز بازتاب به عنوان تابعی از ضریب شکست بالای لایه های سازنده بازتابنده ۷۶
- شکل(۴-۱۸): ضریب تغییر فاز بازتاب به عنوان تابعی از ضریب شکست پایین لایه های سازنده بازتابنده ۷۶
- شکل(۴-۱۹): نتایج شبیه سازی طیف تراگسیل فیلترهای اپتیکی فیلم نازک برای قطعات (a) پمپاژ نهایی، و (b) متصل کننده خارجی ۷۸
- شکل(۴-۲۰): نمودار توزیع میدان الکتریکی هم چیده های فیلم چند لایه TiO_2/SiO_2 (a) توزیع مرکز شده روی لایه سطحی، و (b) توزیع اصلاح شده ۷۸
- شکل(۴-۲۱): نمودار میدان الکتریکی برای MgF_2 و ZnS با ضخامت یک چهارم موج (نمودار پایینی) و ۹ لایه که در آن دو لایه بالایی دارای ضخامت غیر ربع موج است (نمودار بالایی) ۷۹
- شکل(۴-۲۲): تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ اپتیکی ZEISS نشان دهنده تفاوت تخریب برای دو نمونه. تصویر سمت راست، مربوط به نمونه ۷ لایه و تصویر سمت چپ، مربوط به نمونه ۹ لایه ۸۰
- شکل(۴-۲۳): نتایج عددی ضریب شکست موثر به عنوان تابعی از پروزیتی برای (a) نانو پروز SiO_2 در $\lambda=1.55\mu m$ ، و (b) نانو پروز Si در $\lambda=2.71\mu m$ ۸۲

شکل(۷-۵): چگالی اپتیکی ساختارهای A,B,C,D بر حسب طول موج به ازای $m=5$. (a) در ناحیه مادون قرمز و (b) در

ناحیه مرئی ۹۷

شکل(۸-۵): توزیع میدان الکتریکی در هر لایه برای ساختارهای A,B,C,D به ازای $m=5$ ۹۷

شکل(۹-۵): تغییرات بازتاب بر حسب ضخامت فیزیکی لایه ها برای ساختارهای A,B,C,D به ازای $m=5$ ۹۸

شکل(۱۰-۵): نمودار شماتیک نگاره رنگ با مختصات رنگ نور تراگسیل شده (T) و نور بازتابیده (R) فیلترهای طراحی شده

..... ۹۸

شکل(۱۱-۵): تغییرات بازتاب بر حسب طول موج به ازای مقادیر مختلف زاویه تابش برای فیلتر GaP/MgF_2 ۱۰۰

شکل(۱۲-۵): چگالی اپتیکی بر حسب طول موج به ازای مقادیر مختلف زاویه تابش برای فیلتر GaP/MgF_2 ۱۰۰

شکل(۱۳-۵): چگالی اپتیکی و بازتاب بر حسب زاویه تابش برای فیلتر GaP/MgF_2 ۱۰۲

شکل(۱۴-۵): تغییرات بازتاب قطبش s و p با زوایای تابش $0, 30, 45, 60, 80$ درجه برای فیلتر GaP/MgF_2 . قطبش s

(منحنی پرنگ) و قطبش p (منحنی نقطه چین) ۱۰۲

شکل(۱۵-۵): توزیع میدان الکتریکی در لایه ها در زوایای تابش $80, 60, 45, 30, 0$ درجه برای نور قطبیده p و نور قطبیده s

برای فیلتر GaP/MgF_2 ۱۰۳

شکل(۱۶-۵): تغییرات بازتاب بر حسب ضخامت فیزیکی لایه ها برای فیلتر ۹ لایه GaP/MgF_2 . (نواحی هاشور زده، لایه

های با ضریب شکست بالا می باشند). ۱۰۴

شکل(۱۷-۵): نگاره رنگ فیلتر GaP/MgF_2 در زایه تابش 45 درجه ۱۰۴

شکل(۱۸-۵): نمودار بازتاب و چگالی اپتیکی هم چیده $\text{AlAs} - \text{MgF}_2$ بر حسب طول موج در فروض عمود. (نمودار آبی،

مربوط به بازتاب و نمودار صورتی، مربوط به چگالی اپتیکی). ۱۰۶

شکل(۱۹-۵): تغییرات بازتاب بر حسب ضخامت فیزیکی لایه ها در فروض عمود برای فیلتر ۹ لایه $\text{AlAs} - \text{MgF}_2$ (نواحی

هاشور زده، لایه های با ضریب شکست بالا می باشند). ۱۰۶

شکل(۲۰-۵): توزیع میدان الکتریکی در لایه ها برای فیلتر ۹ لایه $\text{AlAs} - \text{MgF}_2$. (نواحی هاشور زده، لایه های با ضریب

شکست بالا می باشند). ۱۰۷

- شكل(۲۱-۵): توزيع ميدان الكترويكي در لاييه ها برای فیلتر اصلاح شده $\text{AlAs} - \text{MgF}_2$ (نواحي هاشور زده، لاييه هاي با ضريب شکست بالا می باشند). ۱۰۸
- شكل(۲۲-۵): تغييرات بازتاب برحسب ضخامت فيزيكي لاييه ها در فرود عمود برای فیلتر اصلاح شده $\text{AlAs} - \text{MgF}_2$ (نواحي هاشور زده، لاييه هاي با ضريب شکست بالا می باشند). ۱۰۸
- شكل(۲۳-۵): نگاره رنگ فیلتر ۹ لایه $\text{AlAs} - \text{MgF}_2$ با مختصات رنگ نور تراگسیل شده(T) و نور بازتابیده(R) در فرود عمود ۱۰۹
- شكل(۲۴-۵): طيف بازتاب، تراگسیل و جذب هم چيده پنج لايه $(\text{Si}/\text{ZrO}_2)^2/\text{Si}$ ۱۱۰
- شكل(۲۵-۵): نتایج عددی ضریب شکست موثر برای نانو پروز ZrO_2 به صورت تابعی از پروز ۱۱۱
- شكل(۲۶-۵): a- اثر وارد کردن نانو پروز در لاييه ZrO_2 بر طيف بازتاب در ناحيه طيفي ۸۰۰-۴۰۰ نانومتر b- بزرگ شده طيف بازتاب فیلتر بازتابنده در ناحيه طيفي ۷۰۰-۴۵۰ نانومتر ۱۱۲
- شكل(۲۷-۵): نتایج عددی ضخامت فيزيكي نانو پروز ZrO_2 به صورت تابعی از پروز ۱۱۳
- شكل(۲۸-۵): چگالي اپتيكي فیلتر بازتابنده به ازاي مقادير پروز مختلف وارد شده در لاييه ZrO_2 ۱۱۳
- شكل(۲۹-۵): تغييرات بازتاب برحسب ضخامت فيزيكي لاييه ها برای بررسی اثر پروزیتی وارد شده در لاييه ZrO_2 ۱۱۴
- شكل(۳۰-۵): توزيع ميدان الكترويكي در لاييه ها به ازاي وارد کردن پروز در لاييه ZrO_2 ۱۱۴
- شكل(۳۱-۵): a- طيف بازتاب فیلتر بازتابنده $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ در ناحيه طيفي ۱۸۰۰-۹۰۰ نانومتر، b- بزرگ شده طيف بازتاب فیلتر بازتابنده در ناحيه طيفي ۱۵۰۰-۱۰۰۰ نانومتر ۱۱۵
- شكل(۳۲-۵): چگالي اپتيكي فیلتر بازتابنده $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ در ناحيه طيفي ۱۸۰۰-۹۰۰ نانومتر ۱۱۶
- شكل(۳۳-۵): توزيع شدت ميدان الكترويكي در لاييه ها برای فیلتر بازتاب بالا $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ ۱۱۶
- شكل(۳۴-۵): تغييرات بازتاب برحسب ضخامت فيزيكي لاييه ها برای فیلتر بازتاب بالا $\text{TiO}_2/\text{SiO}_2$ ۱۱۷
- شكل(۳۵-۵): نتایج عددی ضریب شکست موثر برای نانو پروز SiO_2 به صورت تابعی از شکل پروز ۱۱۸
- شكل(۳۶-۵): a- طيف بازتاب فیلتر بازتابنده $\text{SiO}_{0.35}\text{TiO}_2$ در ناحيه طيفي ۱۸۰۰-۹۰۰ نانومتر، b- بزرگ شده طيف بازتاب فیلتر بازتابنده در ناحيه طيفي ۱۶۰۰-۱۰۰۰ نانومتر ۱۱۸

شکل(۳۷-۵): a- طیف بازتاب فیلتر بازتابنده $P_{0.5} Si / (TiO_2/P_{0.35} SiO_2) / Air$ در ناحیه طیفی ۹۰۰-۱۸۰۰ نانومتر، b- بزرگ شده طیف بازتاب فیلتر بازتابنده در ناحیه طیفی ۱۰۰۰-۱۵۰۰ نانومتر ۱۱۹

شکل(۳۸-۵): تغییرات بازتاب بر حسب ضخامت فیزیکی لایه ها در فیلتر بازتابنده $P_{0.5} Si / (TiO_2/P_{0.35} SiO_2) / Air$ ۱۲۰

شکل(۳۹-۵): چگالی اپتیکی فیلتر بازتابنده $P_{0.5} Si / (TiO_2/P_{0.35} SiO_2) / Air$ در ناحیه طیفی ۹۰۰-۱۸۰۰ نانومتر ۱۲۰

شکل(۴۰-۵): نتایج عددی ضریب شکست موثر برای نانو پروز MgF_2 به صورت تابعی از پروز در طول موج ۵۵۰ نانومتر ۱۲۱

شکل(۴۱-۵): نتایج عددی ضریب شکست موثر برای نانو پروز MgF_2 به صورت تابعی از طول موج ۱۲۲

شکل(۴۲-۵): a- نمودار بازتاب هم چیده $AlAs - P_{0.5} MgF_2$ بر حسب طول موج در فرود عمود. b- بزرگ شده طیف بازتاب فیلتر بازتابنده در ناحیه طیفی ۴۵۰-۷۰۰ نانومتر ۱۲۲

شکل(۴۳-۵): نمودار چگالی اپتیکی هم چیده $AlAs - P_{0.5} MgF_2$ بر حسب طول موج در فرود عمود ۱۲۳

شکل(۴۴-۵): تغییرات بازتاب بر حسب ضخامت فیزیکی لایه ها در فرود عمود برای فیلتر $AlAs - P_{0.5} MgF_2$ ۱۲۳

شکل(۴۵-۵): توزیع میدان الکتریکی در لایه ها برای فیلتر بازتابنده $AlAs - P_{0.5} MgF_2$ ۱۲۴

شکل(۴۶-۵): نگاره رنگ فیلتر بازتابنده $AlAs - P_{0.5} MgF_2$ با مختصات رنگ نور تراگسیل شده(T) و نور بازتابیده(R) در فرود عمود ۱۲۵

شکل(۴۷-۵): نتایج عددی ضریب شکست موثر برای نانو پروز ZnS به صورت تابعی از پروز ۱۲۶

شکل(۴۸-۵): نمودار بازتاب هم چیده $Ge - P_{0.5} ZnS$ بر حسب طول موج در فرود عمود ۱۲۶

شکل(۴۹-۵): بزرگ شده نمودار بازتاب هم چیده $Ge - P_{0.5} ZnS$ بر حسب طول موج در فرود عمود ۱۲۷

شکل(۵۰-۵): نمودار چگالی اپتیکی هم چیده $Ge - P_{0.5} ZnS$ بر حسب طول موج در فرود عمود ۱۲۸

شکل(۵۱-۵): توزیع میدان الکتریکی در لایه ها برای فیلتر بازتابنده $Ge - P_{0.5} ZnS$ ۱۲۸

شکل(۵۲-۵): تغییرات بازتاب بر حسب ضخامت فیزیکی لایه ها در فرود عمود برای فیلتر $Ge - P_{0.5} ZnS$ ۱۲۹

شکل(۵۳-۵): نگاره رنگ فیلتر بازتابنده $Ge - P_{0.5} ZnS$ با مختصات رنگ نور تراگسیل شده(T) و نور بازتابیده(R) در فرود عمود برای فیلتر اصلاح شده ۱۲۹

شکل(آ-۱): نمودار چگونگی استفاده از نرم افزار TFCalc ۱۳۶

شکل(آ-۲): جزئیات فیزیکی سیستم مدل شده به وسیله نرم افزار TFCalc ۱۳۷

بررسی اثرات نانو پروزها روی خواص اپتیکی نانو فیلترهای چند لایه ای با بازتابندگی بالا

مریم برادران

در این پایان نامه، اثر نانو پروزها روی خواص اپتیکی نانو فیلترهای چند لایه ای با بازتابندگی بالا مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا معادلات ماسکول در داخل لایه نازک با اعمال شرایط مرزی لازم، حل شده است. با استفاده از جواب معادلات ماسکول و تعریف ماتریس مشخصه برای هر لایه، بازتاب از هر لایه و در نتیجه بازتاب کل بدست آمد و از این بازتاب کل برای طراحی فیلتر بازتاب بالا استفاده شده است. سپس با استفاده از نرم افزار **TF Calc**، چند نوع فیلتر با بازتابندگی بالا طراحی شده است. ضخامت فیزیکی، چگالی اپتیکی، بازتاب و توزیع میدان الکتریکی در داخل فیلترهای طراحی شده، به دست آورده شده است. برای بالا بردن آستانه تخریب لیزری این فیلترها، طراحی با دو لایه اضافی با ضخامت های غیر ربع موج انجام شده است، به طوری که فیلتر بتواند آستانه تخریب بالاتری در مقابل پرتوهای لیزر توان بالا داشته باشد. در نهایت، با استفاده از نظریه محیط موثر ماسکول-گارنت اثر نانو پروز روی خواص اپتیکی این فیلترها بررسی شده است.

واژه های کلیدی:

چند لایه، فیلترهای اپتیکی، بازتاب بالا، نانو پروز

Abstract

Investigation of the effect of nanoporous on the optical properties of multilayer nanofilters with high reflection

Maryam Baradaran

In this thesis, the effect of nanoporous on the optical properties of multilayer nanofilters with high reflection is studied. At first, Maxwell's equations in the thin layer with the appropriate boundary conditions, is solved. By using the solution of Maxwell's equations and defining characteristic matrix for each layer, the reflection of each layer and thus the total reflection were obtained. Then, the total Reflection is used to design high reflection filters. Several types of filters are designed with high reflectance by using TF Calc software. Physical thickness, optical density, reflectance and electric field distribution within the designed filter is achieved. To increase threshold for laser damage of the filters, filters with two extra layers with non-quarter-wave of thickness is designed, so that the filters can have higher damage threshold against high power laser beams. Finally, the effects of nanoporous on the optical properties of the filters have been investigated by using Maxwell- Garnet effective medium theory.

Key words:

Multilayer, Optical filters, High reflective, Nanoporous



فصل اول

مقدمه